CLIPPEDIMAGE= JP363295057A

PAT-NO: JP363295057A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63295057 A

TITLE: SOLDER COATING DEVICE

PUBN-DATE: December 1, 1988

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

OIKAWA, SHOJI

YAMAGISHI, YUTAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62128183

APPL-DATE: May 27, 1987

INT-CL (IPC): B23K001/08;H05K003/24;H05K003/42

US-CL-CURRENT: 228/19,228/37

ABSTRACT:

PURPOSE: To subject a ceramics substrate to efficient solder coating without damaging the same by subjecting the substrate to soldering with a flow soldering device and removing the excess solder by rubber squeegees and high-temp. liquid or gas blowing nozzles right thereafter.

CONSTITUTION: While the ceramics substrate 1 having the through-holes is moved at a constant speed in an arrow direction, the flux is coated thereon by a flux coater 3 and is thereafter heated to about 120°C by a preheater 2. The surface and through-hole parts of the above-mentioned substrate 1 are then soldered by the general flow soldering device 4 held at

about 240° C. The excess surface solder is immediately thereafter removed by the rubber squeegees
5 made of silicone rubber, etc., having high heat resistance. The high-temp.
liquid or gas is blown simultaneously from the injection nozzles 6 to remove the excess solder in the through-holes. The ceramics substrate 1 is thereby subjected to the solder coating with the good workability without damaging the substrate 1.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

03/06/2003. EAST Version: 1.03.0007

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 295057

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和63年(198	38)12月1日
H 05 K 3/	708 3 2 0 724 742	Z-6919-4E B-6736-5F A-6412-5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

登発明の名称 はんだコーティング装置

②特 頤 昭62-128183

愈出 願 昭62(1987)5月27日

母発 明 者 及 川 昇 司 岐阜県美濃加茂市加茂野町471番地 株式会社日立製作所

岐阜工場内

母 明 者 山 岸 裕 岐阜県美巖加茂市加茂野町471番地 株式会社日立製作所

岐阜工場内

金代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 継 🛊

1 発明の名称

はんだコーティング装置

- 2 特許請求の範囲
 - スルーホールを有するセラミック基板にはんだコートを行なうために、一般のフローソルダリング装置で基板表面とスルーホール部にはんだ付け後ただち過剰な要面はんだを除去するための耐熱性の高いゴムスキージと、スルーホール穴内の過剰なはんだを除去するための高温液体もしくは気体を吹きつけるノズルを配したことを特徴とする特にもファック基板に存効なはんだコーティング装置。
- 3. 発明の詳細な説明
 - [確葉上の利用分野]

本発明は回路 務板の導体 部のはんだコーティングに係り、特にセラミック 基板に好適なはんだコーティング 委権に関する。

〔従来の技術〕

配線基板にはんだ付けする万法は、例えば特別

-昭 61 - 22267号公報に記載されているようなフロ - ソルダーリング装置で、行なわれている。しか し、この方法でははんだの付着量が過剰となり、 また、スルーホール穴の中のはんだは、そのまま 穴ずまりとなるため、はんだのうすい膜を形成す るには、このままでは使用できない。また、はじ めからはんだコーティングを主眼とした装置も公 知ではあるが、現在提案実用化したものは、エポ キシ樹脂やフェノール樹脂をペースとしたプリン ト基板用のものであり、セラミック基板への配派 がされていない。ここでブリント基板用のはんだ コーティング装置を述べておくと、はんだを格融 した槽の中にフラックスを塗布したプリント基板 を垂直に巻潰して後数秒後に引き上げ始めるこの 時にはんだの移験機上に熱風を吹きつけ袋面およ びスルーホール穴内の過剰なはんだを吹き答す方 法が実用化している。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、上記のブリント 塩板用のコーティング 袋世でセラミック 苺板をコーティングしようとす

-309-

-るとブリヒート機能が付荷していないために、セ 5ミックに急散な熱ストレスが加わり、クラック や、破損の原因となる。またブリント基板のよう にたとえば 500mm × 500mm の大面積で処理できな いセラミック基板は最大でも 100mm × 100mm 程で ありプリント基板用はんだコーティング装置では 作薬効率が悪い。そこで本発明の装置は、はんだ 付け作菜効率のよいフローソルダリング装置をペ ースとしてその前後を改良し、セラミック基板用 のはんだコーティング装置とした。

[問題点を解決するための手段]

上記のようなセラミック基板に対応したはんだ コーティング装置を実現するために前述したよう なー 般のフローソルダリング装置を前提にしてフ ラックス弦布、ブリヒート,フローソルダーの工 桯をそのまま使用することではんだ付け作栗の効 筝を向上することにして、そのフローソルダーの 直接に過剰なはんだを除去するために次の装置を 取り付けた。まず表面の過剰なはんだを耐熱性の よいゴム状のスキージでかき取るこの時同時に基

脱明する。はんだコートを必要とする基板1を図 1の断面図のように矢印方向に定選移動させつつ 発泡式のフラクサー5でフラックスを塗布した。 ついでプリヒータ2で基板温度を120℃に加熱後 240 ℃に温度調整を行なったフロー式のはんだ楷 4 ではんだ付けを行なった。しかる後に本発明の シリコーンゴム 5 により基板装面の過剰なはんだ 4. 図面の簡単な説明 を取り除きつつノメル 6 にて 250 ~ 250 でに加熱 した空気を吹きつけた。その結果第2回に示すよ うに均一な(約3~ 7.4m)のはんだコートの躾を 形成できた。

(発明の効果)

本発明によれば一般のフロー式はんだ付けライ ンの一部に過剰なはんだを除去する耐熱スキージ ゴムとスルーホール穴内のはんだを除去する高温 ガスか液体の噴出ノズルを設置すれば良く、新た に 44月の装遣を準備する必要はない。 さらに、従 米、セラミック基板用のはんだコーティング装備 は港峯されていなかったが、本名明により、セラ ミック茜板にグメージをあたえることなくしかも

-板の上面もしくは上面下面の両面にはんだを裕融 する温度をもった液体もしくは気体を吹きつけて スルーホール穴内の過剰なはんだを吹き飛ばす。 このような方法で表面およびスルーホール穴内に 均一な段厚のはんだコーティングを応すことがで きる。

(作用)

上記の方法においてゴムスキージは例えば、シ リコーンゴムのような耐熱性の良い材料で且つせ ラミック基板面の数 m.μ ~数十 m.μ の凹凸に 追従で きるやわらかさをもつものであればよい。 また何 時に吹きつける高温気体あるいは液体は、気体の 場合は空気もしくは避累ガスのような不活性ガス でもよい。液体の場合はシリコンオイルやグリセ リンのような熱分解しにくく沸点の高いオイルで 良い。なおはんだコート後は基板を冷却する工程 と、フラックス幾度やオイル幾度を洗浄する工程 が必要である。

(実施例)

以下本発明の一実施例を期1図、第2図により

作業性良くはんだコートを施すことが可能となる なお本発明によれば、セラミック基板のみならず、 プリント基板等の別材料をペースとした回路板に もはんだコートを確すことが可能であり、両面に はんだコートする時は、2回に分けてコーティン クすることも可能である。

第1図は本発明によるはんだコーティング装置 の一実施例を示す断面図、第2図は第1図に示す 装置によりはんだコートしたセラミック基板の断 面構造を示す断面図である。

- 1…セラミック基板
- 2 … プリヒーター
- 5 … フラッイス 盆布 装 世(フラクサー)
- 4 … はんだ相(フローソルダー)
- 5 … スキージ
- 6 …高温気体液体噴射ノズル

代理人弁理士 小 川 勝 男

